

[首页](#)[机构](#)[成果](#)[学者](#)

中国科学院机构知识库网格

Chinese Academy of Sciences Institutional Repositories Grid

[登录](#) [注册](#)[CAS IR Grid](#) / [上海技术物理研究所](#) / [中国科学院上海技术物理研究所](#) / [上海技物所](#)

半导体表面二维电子气研究

文献类型: 成果

入库方式: OAI收割

来源: [上海技术物理研究所](#)

浏览

5

下载

0

收藏

0

作者 褚君浩; 郑厚植; 刘坤; 汤定元; 糜正瑜**获奖日期** 1996**文献子类** 中科院自然科学奖**奖励等级** 二等奖**学科主题** 红外基础研究**源URL** [<http://202.127.1.142/handle/181331/3846>] **专题** 上海技术物理研究所_上海技物所**推荐引用方式** 褚君浩,郑厚植,刘坤,等. 半导体表面二维电子气研究. . 1996.
GB/T 7714[其他版本](#)

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

[» 欧盟学术资源开放存取平台](#) | [» CALIS高校机构知识库](#) | [» 台湾学术机构典藏](#) | [» 香港机构知识库整合系统](#) | [网站地图](#) | [意见反馈](#)

□ 版权所有 ©2023 中国科学院 - 运行维护: 中国科学院兰州文献情报中心/中国科学院西北生态环境资源研究院 - Powered by CSpace



0931-8270076 发送邮件

陇ICP备2021001824
号-8

甘公网安备 62010202001088号